

各位

皆様にはご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本年11月に京都におきまして開催予定のThe 5th International Workshop on High-Resolution Depth Profiling (HRDP-5)では、Post Deadline Paperを9月30日(水)まで受け付けております。多数の方々のご投稿をお願いいたしたくご案内申し上げます。

詳細は、<http://www.ritsumeai.ac.jp/~ykido/hrdp2009/> をご覧ください。

本ワークショップでは、発表を予定している大学院生や若手研究者(原則35歳以下)への旅費の補助を予定しております。希望する場合は、[kimura@kues.kyoto-u.ac.jp](mailto:kimura@kues.kyoto-u.ac.jp) までご連絡ください。

\*\*\*\*\*

The 5th International Workshop on High-Resolution Depth Profiling (HRDP-5)  
(第10回「イオンビームによる表面・界面解析」特別研究会と合同開催)

主催：応用物理学会

日時：平成21年11月15日(日)～11月19日(木)

場所：京都ガーデンパレス(〒602-0912 京都市上京区烏丸通り下長者町上ル龍前町605 Tel: 075-411-0111  
<http://www.hotelgp-kyoto.com/>)

内容：低・中・高エネルギーイオン散乱分光法をはじめ、反跳粒子検出法、核反応法等のイオンビーム分析法を中心に、2次イオン質量分析法やアトムプローブ、高速原子線回折等も含めた表面・界面分析法に関する基礎と応用について議論を行い、その将来を展望する。また、これらの分析法の基礎となるイオンビームと固体表面の相互作用に関する発表も歓迎致します。

参加費：一般40,000円 学生20,000円(9月16日以降は、45,000円 学生22,000円)

\*\*\*\*\*

HRDP-5 共同組織委員長

城戸 義明

木村 健二